

2015年6月17日

学振第175委員会委員各位

第175委員会
モジュール・システム分科会 幹事
次世代シリコン太陽電池分科会 幹事

学振175委員会 モジュール・システム分科会・次世代シリコン太陽電池分科会 主催
合同研究会開催のお知らせ

下記日程にて、第2回 モジュール・システム研究会ならびに第3回次世代シリコン太陽電池研究会を合同にて開催する運びとなりました。

本研究会は、シリコン結晶系モジュールの運用期間30年超に向けた技術開発と加速劣化試験、および今後のシステム高電圧化に向けて完全な理解と抜本的対策が求められるPIDに関する最新の動向を、デバイス、モジュール・システムの両面から議論する場として企画いたしました。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

記

日程：2015年7月22日（水）

時間：13時30分～17時30分

場所：東京理科大学 葛飾キャンパス 講義棟5階 505教室

<http://www.sut.ac.jp/info/access/katcamp.html>

参加費：無料

参加資格：学振175委員会 委員，委員代理，および委員の所属する組織においてシリコン系太陽電池技術に携わる方

*1: 同一組織から複数名の参加を認めます

*2: 学界委員には交通費を支給します(希望者のみ。代理の場合は支給できません。)

スケジュール(予定)：

13:30～13:40 「分科会委員長挨拶と本日の趣旨説明」 増田淳、大下祥雄

13:40～14:20 「PID現象の課題の整理と対策」 増田淳様（産業技術総合研究所）

14:20～14:50 「CIGSのPID(仮題)」 山口世力様（北陸先端科学技術大学院大学）

14:50～15:20 「ARCの改質によるPID耐性向上(仮題)」 三科健様（島津製作所）

15:20～15:30 休憩

15:30～16:00 「紫外光照射と信頼性」 辺田祐志様（デュポン）

16:00～16:30 「次世代セル構造・プロセス関係(仮題)」 中村京太郎先生（明治大学（豊田工業大学））

16:30～17:00 「電極技術」高橋哲様（ナミックス）

17:00～17:25 総合討論

17:25～17:30 閉会

参加申し込み締切り：

2015年7月21日(火) まで

申し込み先：以下のリンクから登録をお願いします。

https://docs.google.com/forms/d/1E6jttvc-QE3ZqJcRKWs5_jaRO-KhTxUp4VCuBA9D204/viewform

登録できない場合は「ueda@ee.kagu.tus.ac.jp」まで、下記事項を御記入の上、お申し込み下さい。

- ①御氏名
- ②所属機関、部署
- ③e-mail アドレス
- ④参加者の区分（学界委員（代理を含む）、産業界委員（代理を含む）、その他）

問い合わせ先：

植田 譲

東京理科大学 工学部 第一部 電気工学科

TEL: 03-5876-1360

e-mail: ueda@ee.kagu.tus.ac.jp

以上